光インタコネクション用超高密度光コネクタ

光ケーブルシステム開発センター 佐場野 多賀彦¹・太 田 達 哉²・西 村 顕 人³・田 中 利 行⁴

High Density Multi-fiber Connector for Optical-Interconnection

T. Sabano, T. Ohta, A. Nishimura, and T. Tanaka

近年,伝送データの大容量化への必要性の高まりを受け,ブロードバンドルータ・サーバ等の伝送シ ステムへの光インタコネクション技術が普及し始めている.システム内には電子素子・電気コネクタが 高密度実装されているため,光インタコネクションにおける光コネクタの実装密度は特に重要なパラ メータとなる.今回,従来の多心光コネクタに準拠した寸法で,超高密度な光コネクタを開発したので 報告する.

Recently, the growth of large capacity data transmission has expanded optical interconnection technology for transmission systems such as broadband routers and servers. As electronics devices and electrical connectors are packed into highly-dense systems; their package density becomes an important parameter.

The current study presents the development of a High Density Multi-fiber Connector for Optical-Interconnection with the same configuration as a conventional optical connector.

1.ま え が き

近年,インターネットの普及にともない,バック ボーン系,メトロ系,そして,FTTH(Fiber To The Home)を含むアクセス系へと光ファイバネットワーク の構築域は拡大し,通信インフラ設備環境の向上が進ん でいる.さらに,金融機関をはじめとした企業のリアル タイムデータストレージに代表されるような,インター ネットをかいした多様なサービスの供給が急速に展開し ている.このため,データ伝送の大容量化への必要性が 高まっており,これらを支えるブロードバンドルータ・ サーバ等の伝送システムへの光インタコネクション技術 が普及し始めている.

現在,既にシステム間では多心光接続が進んでいる が,伝送速度10 Gbps/chを超える帯域ではシステム内 での光接続が優位性を増すことになる¹⁾.システム内に 光接続を導入するためのキーパーツとして,光コネクタ があげられる.しかし,システムの機器内,基板上光配 線プリント基板,バックパネルには電子素子・電気コネ クタが高密度実装されており(図1),光配線領域・光 コネクタ接続領域は非常に限定される.そのため,光イ ンタコネクションにおいて,光コネクタの実装密度は重 要なパラメータとなる.

今回,これらの要求に対応する光コネクタとして,従 来のJISC 5981にて標準化されているF12形多心光ファ イバコネクタに準拠した寸法で,超高密度な光コネクタ を開発した²⁾ので報告する.

2.構造

2.1 光コネクタの構成

図2は,JISC 5981 にて標準化されているF12形多 心光ファイバコネクタ(MTコネクタ)の構成である. MTコネクタは,MTフェルール,ガイドピン,クラン プスプリングで構成される.MTコネクタの主要部品で あるMTフェルールは,ガイドピン用の2つのガイド ピン穴と,光ファイバを接着固定するための複数の光 ファイバ穴を有する(図3).

MT コネクタを接続状態にする際は,2本のガイドピンによりMT フェルールに接着固定した光ファイバの 先端同士を高精度に位置決めする.そして,クランプス プリングを用いて一定の押圧を印加することで,安定した接続状態を保持する.

通常の MT フェルール(断面寸法:横6.4 mm × 縦 2.5 mm)には,1次元配列の場合,光ファイバ穴を0.25 mm ピッチで配置することで,最大12心の光ファイバ を実装することができる(図4).一方,2次元配列の 場合,水平および垂直方向に0.25 mm ピッチで光ファ イバ穴を配置することで,最大72心の光ファイバを実

¹ 光機器開発部

² 光機器開発部主査

³ 光機器開発部主席研究員

⁴ 光機器開発部グループ長



図3 MT フェルール Fig. 3. MT ferrule.

装することができる³⁾.また,通常よりも幅広の MT フェ

Fig. 2. Structure of MT connector.

ルール(断面寸法:横8.4 mm × 縦2.5 mm)に,80 心 (0.25 mm ピッチ,16 心×5 段)を実装したことも報告し ている(図5)⁴⁾.

2.2 超高密度光コネクタ

今回開発した超高密度光コネクタ用 MT フェルール (以下,超高密度 MT フェルール)の外形寸法は,従 来の F12 形多心光ファイバコネクタ用の MT フェルー ルと同寸法である.超高密度 MT フェルールは,横 6.4 mm × 縦 2.5 mm の端面に,100 個の光ファイバ穴がそ れぞれ 0.25 mm 間隔で最密に配置されており,100 心 の光ファイバを一括接続することが可能な構造となって いる.

1次元配列の12 MT フェルールの端面図を図4に,2

次元配列の 80 MT フェルールの端面図を図 5 に, 超高 密度 MT フェルールの断面図を図 6 に示す.表に各種 MT フェルールの光ファイバ実装密度の比較を示す.超 高密度 MT フェルールは,従来の MT フェルールに比 べ大幅な高密度化を実現している.

3. 製造方法

3.1 金型構造

MTフェルールの金型構造には成形時のコアピンの位置決め固定をV溝加工を施した部品で行うV溝方式(図7)と,丸穴加工を施した部品で行う基準穴方式(図8)がある.

超高密度 MT フェルールの金型構造は基準穴方式を

採用した.これは,基準穴方式には,MTフェルール設計時に光ファイバ穴配列の自由度を高めることができ, 多段配列の場合にも容易に段数を増やすことができるというメリットがあるためである.

しかし,基準穴方式はV溝方式に比べ,金型部品の加 工精度が劣る.これは金型の加工方法の違いによるもの



図4 12心MTフェルールの端面 Fig. 4. End face of 12-fiber MT ferrule.



図 5 80 心 MT フェルールの端面 Fig. 5. End face of 80-fiber MT ferrule.



図6 超高密度 MT フェルールの端面 Fig. 6. End face of high density multi-fiber MT ferrule.

表	光ファイバ実装密度の比較	
Table.	Optical fiber package density	y.

MTフェルール種類	12 M T	24 MT	80 M T	超高密度MT
光ファイバ穴配列	1次元配列	2次元配列		
光ファイバ心数	12	24	80	100
断面積 縦×横(mm²)	6.4 × 2.5		8.4 × 2.5	6.4 × 2.5
実装密度(心/cm²)	75	150	381	625

であるが,この加工精度は MT フェルールの穴位置精 度に関わるため重要である.そこで,今回の超高密度



図7 V溝方式の金型 Fig. 7. Structure of V-groove type molding die.



図8 基準穴方式の金型 Fig. 8. Structure of hole type molding die.

22

MT フェルールを実現するために,基準穴方式の金型加 工技術について検討を行っている.

3.2 成形

超高密度 MT フェルールは,熱硬化性樹脂によるト ランスファ成型で作製した.トランスファ成型は,加熱 した金型を型締めし,予熱された樹脂をプランジャにて 金型内に注入する.その後,保圧の状態で樹脂を熱硬化 させ,一定時間保持した後,金型を開いて成型品を取出 す(図9).

成型に用いる熱硬化性樹脂は,優れた寸法安定性および機械的特性を実現するため,ガラス充填剤を多く含有した,特殊な低収縮エポキシ樹脂を採用している.

4.特性評価

4.1 超高密度 MT フェルールの特性

今回開発した超高密度 MT フェルールの外観を図 10 に示す.

超高密度 MT フェルールの光ファイバ穴位置偏心量 は,平均偏心量 0.73 µm,最大偏心量 2.12 µm,標準偏 差 0.39 μmであった (図 11). 光ファイバ穴位置偏心量 とは,実際に作製した MT フェルールの光ファイバ穴 位置中心の,基準となる位置からのズレ量を示すもので ある.

4.2 超高密度光コネクタの特性

前項の超高密度 MT フェルールを使用し,超高密度 光コネクタの光学特性を確認した.

光ファイバは,光インタコネクション用の素線皮膜の ヤング率を最適化した,コア径 50 μmの GI 型光ファイ バ³⁾を使用した.測定は,波長 850 nm の LD 光源,屈 折率整合材を使用して行った.超高密度光コネクタの外 観を図 12 に,端面の拡大図を図 13 に示す.

超高密度光コネクタの接続損失測定結果は,平均接続 損失 0.04 dB,最大接続損失 0.19 dB,標準偏差 0.04 dB であり(図14),今回開発した超高密度光コネクタが GI 光ファイバ接続において十分な接続損失特性を有してい ることが確認できた.



図9 トランスファ成型方法 Fig. 9. Transfer molding process.



図 10 超高密度 MT フェルール Fig. 10. High density multi-fiber MT ferrule.





5. 応 用

今回,高精度丸穴加工技術を応用し,MTフェルール の端面にメタルプレートをインサート成型したタイプ (図15)についても試作を行った⁵⁾.

メタルプレートインサート型超高密度 MT フェルー ルの光ファイバ穴位置偏心量は,平均偏心量 0.25 µm, 最大偏心量 0.39 µm,標準偏差 0.07 µmであった(図 16).

このように, MT フェルールの端面をメタルプレート で形成する超高密度 MT フェルールの場合,高精度な MT フェルールを作製することができる.そのため,こ のメタルプレートインサート型超高密度 MT フェルー



図 12 超高密度光コネクタ Fig. 12. High density multi-fiber connector.



図 13 超高密度光コネクタの端面拡大図 Fig. 13. Photo of end face of high density multi-fiber connector.





ルは,測定リファレンス用途としての可能性が期待できる.

6. む す び

われわれは,光インタコネクション用途とし,従来 のJIS C 5981 にて標準化されている F12 形多心光ファ イバコネクタに準拠した寸法で,100 心の光ファイバを 一括接続することが可能な超高密度光コネクタを開発し た.そして,超高密度光コネクタが,GI 光ファイバ接 続において,十分な接続損失特性を有していることを確 認した.

今後,本コネクタの開発にて得た要素技術を横展開し, 光インタコネクションの発展に貢献できる,F12形多心 光ファイバコネクタ以外のコネクタの機構やハウジング バーツ等の新製品の開発を進める.



図 15 メタルプレートインサート型超高密度 MT フェ ルール(左:外観,右:端面) Fig. 15. High density multi-fiber MT ferrule using insertmolded metal plate (left: perspective view, right: on the end face view).



図 16 メタルプレートインサート型超高密度 MT フェ ルールの光ファイバ穴位置偏心量 Fig. 16. Eccentricity of fiber hole position of high density multi-fiber MT ferrule using insert-molded metal plate.

参考文献

- 1) 石川ほか: PT 光コネクタについて, JPCA2007, JDAA-11-07-0072, 2007
- 2) 西村ほか:光インタコネクション用超多心光コネクタ, 2008 年信学総合大会, C-3-82, 2008
- 3) 石川ほか:光インタコネクション用光ファイバを適用

した超多心 MPO コネクタ , 2007 年信学会エレクトロ ニクスソサイエティ大会 , C-3-37 , 2007

- 4) 西村ほか:高密度 80 心一括光コネクタの開発,1998 年 信学総合大会,B-10-18,1998
- 5) T. Sabano, et. al. : Development of Reference MT Ferrule using Insert-molded Metal Plate, OFCNFOEC2008, JThA107, 2008